

学科学年	D 2	科目分類	電子制御工学実験 [D実II]	実験 実習	通年	学習教育 目標	担当	大庭 勝久 OHBA Katsuhisa
			Experiments in Electronics & Control	必修	3履修単位	3		青木 悠祐 AOKI Yusuke
								新富 雅仁 SHINTOMI Masahito
								三谷 祐一朗 MITANI Yuuichiroh
概要	PIC(Peripheral Interface Controller)を用い、実際に各種センサやモーターを動作・制御することにより、ハードウェアの仕組みからI/Oや割り込み処理に関連するソフトウェアの領域までを体験的に学習する。 後期は、実習工場における各種工作機械の使用法と工作法に関する工作実習、およびそれに並行してオシロスコープの取り扱い方を学ぶ実験を行う。							
科目目標 (到達目標)	(1) ハードウェアとI/Oの構成 (2) アセンブラ言語 (3) 割り込み処理 (4) 各種センサの制御方法 (5) 各種工作機械の使用法および工作法							
教科書 器材等	PICに関するプリント 実習工場編テキスト 実験指導書 (オシロスコープの使い方)							
評価の基準と 方法	各週の課題の提出を50%、レポートの提出を50%として評価する。 60%以上を合格とする。							
関連科目								
授業計画								
	参観	(授業は原則として教員が自由に参加できますが、参観欄に×印がある回は参観できません。)						
第1回	×	授業の概要説明、PICとはどのようなものか、PICの利点とその用途						
第2回		PIC16F84の特徴と機能、PICの構成とピン配置、LED点灯プログラム						
第3回		LEDの点灯位置の移動、Wレジスタを用いた複数LEDの同時点灯プログラム						
第4回		ダイオードと7segLEDについて、7segLEDへの数字表示プログラム						
第5回		ループ処理によるLED点滅プログラム						
第6回		サブルーチン処理によるLED点滅プログラム						
第7回		キャリーフラグ、条件判断、LED順次点灯プログラム						
第8回		スイッチによるLEDの表示制御1						
第9回		ポインタ処理、多分岐処理によるLED表示						
第10回		ブザー制御						
第11回		ブザー制御によるメロディー演奏						
第12回		実習用基板の製作 (メインボードとLED回路)						
第13回		PICライターの使い方、スイッチによる発光パターンの切り替えプログラム						
第14回		スイッチによる7segLEDの表示制御						
第15回		実験習得度調査						
第16回		工作法概論 : 工作法のあらましと安全教育						
第17回		工作法概論 : 実習工場見学						
第18回		NC加工 : ワイヤークット、プログラミングと加工 I						
第19回		NC加工 : ワイヤークット、プログラミングと加工 II						
第20回		研削加工 : 研削盤の取り扱い法と加工						
第21回		研削加工 : 平面研削と円筒研削の研削面の精度検査						
第22回		旋削加工 : 旋盤の取り扱い法と基本作業 (段付き加工)						
第23回		旋削加工 : ローレット、テーパ加工						
第24回		マシニングセンタ : 基本プログラムの説明と加工						
第25回		マシニングセンタ : 平面プレートへの二次元加工						
第26回		工作測定 : 外側、内側、万能投影機による測定						
第27回		板金加工 : シャーシの製作						
第28回		塑性加工 : 絞り加工 (円筒・角筒)						
第29回		オシロスコープ : オシロスコープの使い方 (1)						
第30回		オシロスコープ : オシロスコープの使い方 (2)						
オフィスアワー	授業実施日の15:00~17:00							
授業アンケートへの対応	実験の解説等は、作業を一旦中断し聞き取り易い状況下で行うようにする。 授業時間内に実験が終了できるよう指導する。							
備考	授業に関する質問は、ooba@numazu-ct.ac.jpへのメールでも受け付ける。							
更新履歴	20120328 新規							